

# Статус комплекса ВЭПП-5

В.В. Пархомчук

*ГНЦ РФ Институт ядерной физики, Новосибирск, Россия*

Развитие метода встречных пучков, направленное на исследование фундаментальных свойств материи, ведется в двух направлениях. В первом основные усилия направлены на достижение все более высоких энергий частиц. Это позволяет открывать принципиально новые частицы и поля. Во втором, путем повышения светимости в уже грубо исследованных областях по энергии, изучаются более тонкие, но не менее фундаментальные свойства кварков и полей. Наиболее известный пример — изучение несохранения СР-четности. В этой связи в последнее десятилетие мировой ускорительной общественностью интенсивно обсуждается создание так называемых электрон-позитронных фабрик. В отличие от традиционных установок со встречными пучками светимость электрон-позитронных фабрик должна быть увеличена не в два–три раза, а на два–три порядка по сравнению с уже достигнутой. Сооружаемый в Новосибирске ускорительный комплекс состоит из инжекционного комплекса, ФИ-фабрики и С-TAU-фабрики.

## 1. Инжекционный комплекс

Основу форинжектора составляют: линейный ускоритель электронов на энергию 300 МэВ для получения позитронов, линейный ускоритель электронов и позитронов на 510 МэВ. Источниками ВЧ-мощности для линейного ускорителя являются клистроны 5045 10-см диапазона производства SLAC (США). Ускоренные позитроны и электроны накапливаются в накопителе-охладителе и подготавливаются для последующей инжекции в коллайдер. В настоящее время построен и успешно испытан один модуль источника ВЧ-мощности на клистроне 5045. Ведется монтаж остальных модуляторов для питания клистронов. Вопрос приобретения еще 4-5 клистронов прорабатывается. Более подробно результаты испытания секций линейного ускорителя будут изложены в отдельном докладе.

Изготовление магнитно-вакуумной системы накопителя-охладителя ведется в мастерских ИЯФ; изготовлено около 30% элементов. Генератор ВЧ-мощности на 700М Гц испытан, и получена непрерывная мощность 60 кВт.

## 2. Ф-фабрика

Ф-фабрика — это установка со встречными электрон-позитронными пучками на энергию пучков 510 МэВ со светимостью  $2.5 \cdot 10^{33} cm^{-2} c^{-1}$ . Разработан красивый четырехгусковый (в месте встречи) вариант ф-фабрики. Основой получения высокой светимости в этом проекте являются столкновения так называемых "круглых" пучков [1] с использованием соленоидов для финальной фокусировки в месте встречи. В

настоящее время готовится оборудование для демонстрации возможностей этой идеи на ВЭПП-2М.

### 3. Основные параметры С-TAU

С-TAU фабрикой называют электрон-позитронный коллайдер со светимостью около  $10^{33} \text{ см}^{-2}\text{с}^{-1}$  в области энергии от 3 до 5 ГэВ в системе центра масс. На такой машине интенсивно рождаются два типа частиц:  $\tau$ -лептоны и адроны с очарованными кварками. Распады  $\tau$ -лептона являются одним из наиболее "чистых" источников для проверки стандартной модели. Идея С-TAU фабрики обсуждается в мировом сообществе физиков уже более 10 лет, проводятся конференции по этой тематике, однако пока еще ни одна лаборатория не взялась за сооружение С-TAU фабрики. В Китае ведутся исследовательские работы по созданию С-TAU.

Основная концепция разрабатываемого проекта С-TAU фабрики — это обеспечение высокой светимости в области энергии пучков 700-2500 МэВ. Для этого предполагается построить два пересекающихся кольца, длина которых позволяла бы разместить на дорожке системы, необходимые для управления размерами сталкивающихся пучков, поляризацией частиц [2]. В таком накопителе достаточно легко переходить к режиму работы с монохроматизацией энергии встречных пучков путем введения вертикальной дисперсии и создания вертикального размера в основном за счет импульсного разброса при малом бетатронном вертикальном размере.

Для получения предельной светимости наиболее интересной возможностью является организация места встречи с малой  $\beta$ -функцией с помощью сильного продольного поля. Симметричная фокусировка по обоим направлениям хорошо соответствует идеи работы с круглыми пучками и может позволить получить параметр пространственного заряда  $\xi > 0.1$ . Вариант использования сильных сверхпроводящих линз для финальной фокусировки тоже рассмотрен, и окончательный выбор схемы детекторного промежутка будет сделан позднее.

#### 3.1. Параметры встречных пучков и мест встреч

Предельная светимость установки определяется выражением

$$\mathcal{L}_{max} = \frac{cN_{max}\gamma\xi_{max}}{r_e D_{min}\sigma_s},$$

где  $N_{max}$  — максимальное число частиц в сгустке;  $D_{min}$  — расстояние между сгустками;  $\xi_{max}$  — некогерентный сдвиг бетатронной частоты; параметр пучкового взаимодействия;  $r_e$  — классический радиус электрона;  $\gamma = E/mc^2$ ,  $\sigma_s$  — длина сгустка. Параметры пучка для С-TAU фабрики определяются требованием получения предельно высокой светимости  $1,0 \cdot 10^{34} \text{ см}^{-2}\text{с}^{-1}$  [3]. Для работы в различных режимах требуются системы управления эмиттансами пучков. Так, для получения монохроматических встречных пучков необходимо, чтобы в месте встречи основной вклад в вертикальный размер вносил энергетический разброс, а вертикальный бетатронный размер был существенно меньше. Большой периметр кольца позволяет получать уникально маленькие эмиттансы пучков,  $\varepsilon = 10^{-7} \text{ см}\cdot\text{рад}$ , и в этом режиме возможно получение высоко монохроматичных столкновений. Значения эмиттансов, требуемые

Таблица 1: Параметры пучка встречных сгустков

Энергия (ГэВ)	2.1
Ток пучка (А)	1.12
Число частиц в сгустке	$2 \cdot 10^{11}$
Расстояние между сгустками (м)	8.14
Количество сгустков	95
Бета-функция в месте встречи (см)	1
Вертикальная дисперсионная функция $D_E$ (см)	0 – 5
Эмиттанс пучка $\epsilon_x$ (см · rad)	$10^{-7} - 10^{-5}$
Эмиттанс пучка $\epsilon_y$ (см · rad)	$10^{-9} - 10^{-5}$
Радиус пучка $\sigma$ (μм)	33
Величина $\xi_{max}$	0.1
Светимость $\mathcal{L}$ ( $cm^{-2}c^{-1}$ )	$10^{34}$

для получения параметра пространственного заряда  $\xi = 0.1$ , много выше естественных (в 100 раз), и в состав комплекса включена система, создающая большие значения дисперсионной функции и вигглер-магниты для управления эмиттансом и временем радиационного затухания.

Получение предельно высокого параметра монохроматизации  $\approx 5\kappa eB$  связано с переделкой участка встречи. Магниты вертикального разведения и формирования вертикальной дисперсии должны быть ослаблены на порядок, для того чтобы возбуждаемый вертикальный эмиттанс уменьшился до  $\approx 10^{-10}$  см·рад и определялся связью с горизонтальной модой колебаний. Длина этого участка составит  $\approx 30m$ . Участок формирования  $\beta$  и  $D_E$  в месте встречи займет  $\approx 15m$ . Таким образом, придется увеличить в 2 раза расстояние между сгустками.

#### 4. Магнитная система накопителей

Магнитная система С-ТАУ фабрики состоит из двух накопительных колец одинакового периметра, расположенных друг над другом и пересекающихся в месте встречи. Магнитную систему каждого из накопителей электронов и позитронов можно разбить на четыре части: два полукольца, состоящие из одинаковых элементов периодичности, одного спинового ротора, экспериментальный и технический промежутки. Часть поворотных магнитов, осуществляющих зануление дисперсионной функции  $D_E$ , отнесены к экспериментальному и техническому промежуткам.

В экспериментальном промежутке расположены только магниты и линзы, фокусирующие пучки в месте встречи и обеспечивающие согласование оптики с полукольцами. Столкновение пучков лобовое. Разведение пучков после столкновения осуществляется по горизонтали электрическим и затем, по вертикали, магнитным полями. Режим монохроматизации реализуется созданием вертикальной дисперсионной функции в месте встречи (это достигается изменением градиентов линз между магнитами, разводящими орбиты по вертикали) и уменьшением вертикального эмиттанса. Из-за учета вращения  $D_E$ -функции на  $\pi$  в соленоидах финальной фокусировки распределение магнитного поля сделано симметричным относительно точки взаимодействия.

Это приводит к тому, что траектория пучков становится S-образной и пучки после столкновения меняются местами. Пучок из верхнего полукольца переходит в нижнее и наоборот.

Системы впуска, ускоряющие резонаторы, а также участки управления вертикальным и горизонтальным эмиттансами расположены в техническом промежутке. Там же осуществляется и обратный переход пучков: из верхнего полукольца в нижнее для одного пучка и наоборот для другого. Управление эмиттансами осуществляется регулировкой  $D_E$ -функций в местах расположения сверхпроводящих вигтлер-магнитов.

Для достижения малого эмиттанса кольца имеют очень жесткую фокусировку ( $\nu \approx 30$ ), что приводит к малой величине коэффициента уплотнения орбит. Последнее необходимо для получения коротких сгустков ( $\approx 1$  см) и требует дополнительного внимания к обеспечению устойчивости синхротронных колебаний.

Для организации экспериментов с продольно-поляризованными пучками произвольной спиральности в месте встречи предполагается в полукольцах поставить спиральные ротаторы.

## Список литературы

- [1] Barkov L.M. et al. Proc. of IEEE Particle Acceleration Conf, San Francisco (USA), p 183.(1991).
- [2] Dikansky N.S. at al. *Status of the VEPP-5 Complex*, Proc. of EPAC94, London, 1994, p.482.
- [3] Физический проект комплекса ВЭПП-5, ГНЦ РФ Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера, Новосибирск 1995.